

制御システム工学科 Control and Systems Engineering 【1Q】

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
月 Mon			EEE.C321 デジタル回路		ZUO.P381 システム制御ラボ研修					
			SCE.M301 連続体の力学		SCE.P201 システム創造設計					
			SCE.S201 メカトロニクス設計概論							
火 Tue	LAS.P101 力学基礎 1 A, B, C, D		LAS.P101 力学基礎 1 E, F, G, H		GRD.R101 4 類リテラシ 1 a, b, c, d		LAH.T312 教養特論：スポーツ科学			
		SCE.A201 システム制御数学A			SCE.I301 画像センシング					
			SCE.C301 線形システム制御論							
水 Wed	MEC.A201 工業力学A, B									
木 Thu	SCE.S201 メカトロニクス設計概論		EEE.C321 デジタル回路		ZUO.P381 システム制御ラボ研修					
			SCE.M301 連続体の力学		SCE.E202 基礎情報処理及び演習（システム制御）					
金 Fri	LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1I, J, K, L		LAS.P101 力学基礎 1 M, N, O, P		SCE.I301 画像センシング		LAH.T312 教養特論：スポーツ科学			
		SCE.A201 システム制御数学A								
			SCE.C301 線形システム制御論							
集中講義 等 Intensive	SCE.P351 システム制御インターンシップ									
学論 Seminar	ZUO.Z389 学士論文研究（制御システム工学科）									

制御システム工学科 Control and Systems Engineering 【2Q】

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
月 Mon	SCE.E381 電磁アクチュエータ学				ZUO.P381 システム制御ラボ研修					
					SCE.P201 システム創造設計					
火 Tue	LAS.P102 力学基礎 2 A, B, C, D		LAS.P102 力学基礎 2 E, F, G, H		GRD.R102 4 類リテラシ 2 a, b, c, d		SCE.C201 動的システム基礎			
	SCE.M305 生産プロセス		SCE.I201 計測・信号処理基礎		SCE.E201 電気回路基礎					
			SCE.M306 熱エネルギー変換学		SCE.S301 ロボットシステムと制御					
水 Wed										
木 Thu	SCE.E381 電磁アクチュエータ学		MEC.C201 材料力学A, B							
					ZUO.P381 システム制御ラボ研修					
					SCE.E202 基礎情報処理及び演習（システム制御）					
金 Fri	LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2I, J, K, L		LAS.P102 力学基礎 2 M, N, O, P		GRE.B101 エレクトロニクス概論		SCE.C201 動的システム基礎			
	SCE.M305 生産プロセス		SCE.I201 計測・信号処理基礎		SCE.E201 電気回路基礎					
			SCE.M306 熱エネルギー変換学		SCE.S301 ロボットシステムと制御					
集中講義 等 Intensive	SCE.P351 システム制御インターンシップ									
学論 Seminar	ZUO.Z389 学士論文研究（制御システム工学科）									